

<<公差配合与技术测量>>

图书基本信息

书名：<<公差配合与技术测量>>

13位ISBN编号：9787562141129

10位ISBN编号：7562141126

出版时间：2009-3

出版时间：西南师范大学出版社

作者：王立新，王樑 著

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公差配合与技术测量>>

### 内容概要

绪论、测量技术基础、光滑圆柱体的公差与配合、形位公差与检测、表面粗糙度与检测、常用零件及圆锥的公差与检测光滑工件检测与量规设计、圆柱齿轮的公差与检测、尺寸链等。

## <<公差配合与技术测量>>

### 书籍目录

第一章绪论第二章测量技术基础第三章光滑圆柱体的公差与配合第四章形状和位置公差及其检测第五章表面粗糙度及其检测第六章常用标准件的公差与检测第七章圆锥和角度的公差与配合第八章光滑极限量规第九章渐开线圆柱齿轮的公差与检测第十章尺寸链参考文献

<<公差配合与技术测量>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>